

横浜市工業技術支援センター

装置紹介セミナー 開催のお知らせ

開催日：平成30年2月27日(火)

時間：13:00 ~ 16:45

会場：横浜市工業技術支援センター 5F 会議室

横浜市金沢区福浦 1-1-1 (金沢シーサイドライン「産業振興センター」徒歩3分)

横浜市工業技術支援センターでは、本年度3台の加工・分析装置の導入、更新を行いました。装置の概略とアプリケーションをご紹介しますと共に、装置を実際にご覧いただく時間も設けました。ぜひお越しください。

講演題目

講演1：13:10 ~ 14:00 集束イオンビーム加工装置 (FIB)

「集束イオンビーム加工観察装置 JIB-4000 のご紹介」

日本電子株式会社 IB事業ユニット 三平 智宏 様

講演2：14:10 ~ 15:00 X線回折装置 (XRD)

「X線回折測定の基本講座 ~SmartLabを用いた材料評価~」

株式会社リガク X線機器事業部 葛巻 貴大 様

講演3：15:10 ~ 16:00 熱分析 (TG-DTA・DSC)

「TG-DTA、DSCの基本講座 ~熱分析で何がわかるの?~」

株式会社リガク 熱分析機器事業部 益田 泰明 様

装置見学 (16:00 ~ 16:45)

応募方法

別紙の「参加申込用紙」に必要事項を記入のうえ、セミナー事務局宛、E-Mail または FAX でお送り下さい。

申込締切

平成30年02月26日(月)

募集人数

30名

2018/02/27 (火) 開催 横浜市工業技術支援センター 装置紹介セミナー 参加申込用紙

必要事項をご記入のうえ平成 30 年 2 月 26 日 (月) までに、

横浜市工業技術支援センターセミナー事務局へ、メール、または FAX でお送り下さい。

お申込みいただいた時点で参加登録完了となり、特に参加票などのご案内はいたしませんので、当日開始時間までにお越しください。

また、駐車場のご用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

申込日：

氏名①	(ふりがな：)
氏名②	(ふりがな：)
氏名③	(ふりがな：)
企業名 (部署)	
代表者 連絡先	(〒 -)
電話	
E-mail	

申込用紙送付先

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 1-1-1 横浜市工業技術支援センター

(金沢シーサイドライン「産業振興センター」駅下車 徒歩 3 分)

TEL: 045-788-9000 FAX : 045-788-9555

E-Mail : ke-kogyogijutsu@city.yokohama.jp